

Лабораторная работа № 6

ЭФФЕКТ ХОЛЛА В ПРИМЕСНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКАХ

Цель работы: Изучить эффект Холла в примесных полупроводниках. Ознакомиться с методом измерения концентрации и подвижности основных носителей тока в примесных полупроводниках с помощью эффекта Холла.

Требуемое оборудование:

- | | |
|---|-------|
| 1. Блок амперметра-вольтметра АВ1 | 1 шт. |
| 2. Блок генератора напряжений ГНЗ | 1 шт. |
| 3. Стенд с объектами исследования СЗ-ЭХ01 | 1 шт. |
| 4. Соединительные провода с наконечниками Ш4-Ш1.6 | 6 шт. |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

- Заряд электрона: $e = 1,602 \cdot 10^{-19}$ Кл;
Толщина образца: $b = 2$ мм;
Площадь образца: $bd = 16$ мм²;

1. КРАТКОЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Пусть по образцу, имеющему форму прямоугольного параллелепипеда, протекает электрический ток силой I , поддерживаемый источником (рис.1). Найдем на нижней и верхней гранях точки 3 и 4, лежащие на одной эквипотенциальной поверхности (т. е. точки, разность потенциалов между которыми при протекании тока равна нулю) и припаяем к ним измерительные зонды. Поместим образец в поперечное магнитное поле, как показано на рис.1. Теперь надвигающиеся носители тока будут действовать сила Лоренца, в результате между точками 3 и 4 возникнет разность потенциалов. Это напряжение U_x называется напряжением Холла, а само явление – поперечным эффектом Холла.

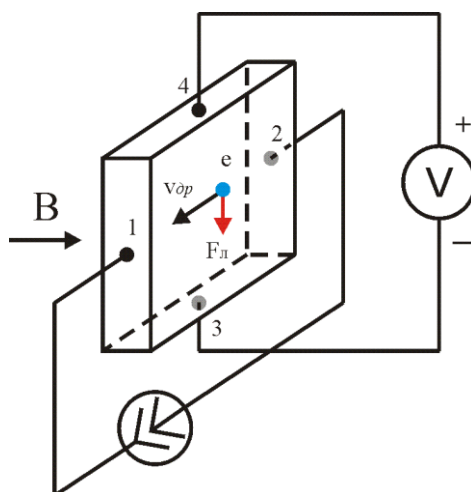


Рис.1 Схема подключения датчика Холла.

Опыт показывает, что

$$U_x = R_x \frac{I \cdot B}{b} \quad (1)$$

где

I – сила тока протекающего через образец;

B – индукция магнитного поля;

b – толщина образца (размер по магнитному полю);

R_H – постоянная Холла, зависящая от рода вещества.

Рассмотрим механизм появления поперечной разности потенциалов в примесном полупроводнике. Если носителями тока в образце являются отрицательно заряженные электроны (полупроводник n -типа), их дрейфовая скорость $\vec{V}_{др}$ направлена против направления тока. Сила Лоренца \vec{F}_L , действующая на каждый электрон, перпендикулярна как вектору дрейфовой скорости, так и вектору магнитной индукции \vec{B} и равна

$$\vec{F}_L = q_e [\vec{V}_{др}, \vec{B}]$$

где q_e – заряд электрона.

Сила Лоренца для ситуации, которая изображена на рис.1, будет смещать электроны книжной грани образца (точка 3), в результате чего грань получит избыточный отрицательный заряд. На верхней грани за счет оттока от нее электронов возникнет нескомпенсированный положительный заряд ионов донорной примеси. Перераспределение заряда приведет к появлению в пространстве между гранями электрического поля, вектор напряженности которого \vec{E} направлен от положительно заряженной грани к отрицательно заряженной. Электроны будут испытывать со стороны этого электрического поля действие силы, направленной против \vec{E} :

$$F_{эл} = q_e \vec{E}$$

Из сказанного следует, что на электрон внутри образца действуют одновременно две поперечные противоположно направленные силы: сила Лоренца и сила со стороны электрического поля. Накопление избыточного заряда на гранях образца прекратится, когда векторная сумма этих сил станет равной нулю. Достигнутое при этом состояние называется стационарным, т.е. неменяющимся со временем. Для этого состояния выполняется равенство

$$F_L = q_e E_x$$

где

E_x – напряженность холловского поля, которая связана с холловской разностью потенциалов U_x между точками 3 и 4 образца формулой

$$E_x = \frac{U_x}{d}$$

Если для изготовления исследуемого образца используется примесный полупроводник p -типа, в котором основными носителями тока являются положительно заряженные дырки, то направление их движения будет совпадать с направлением тока. Сила Лоренца, действующая на дырки со стороны магнитного поля \vec{B} (рис.1) будет направлена поперек к нижней грани. Следовательно, нижняя грань такого датчика получит избыточный положительный заряд, а верхняя – отрицательный. Знак заряда граней легко установить по знаку разности потенциалов между гранями, то есть по знаку величины U_x .

Любой примесный полупроводник при достаточно высокой для него температуре становится собственным. У собственного полупроводника концентрации свободных элект-

тронов и дырокодинаковы. Чтобы быть уверенными, что исследуемый образец содержит один тип носителей тока, необходимо определить рабочий диапазон температур. Для этого достаточно экспериментально получить зависимость $\ln \sigma \frac{1}{T}$, где σ - электропроводность полупроводникового образца при абсолютной температуре T . Из теории известно, что эта зависимость имеет вид, представленный на рис.2.

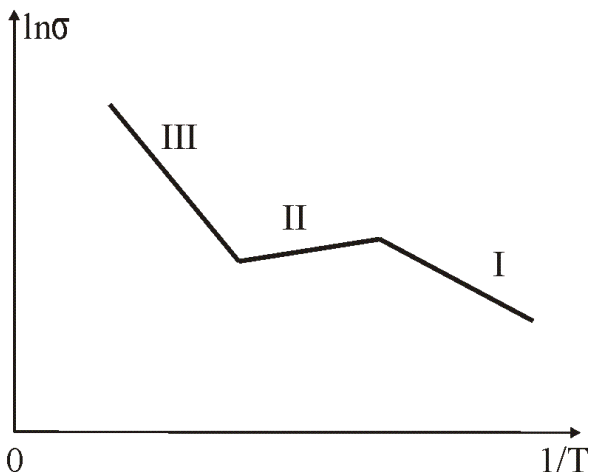


Рис. 2. График зависимости электропроводности от температуры.

Здесь первый участок зависимости, который наблюдается при низких температурах, соответствует примесной проводимости, второй при средних температурах – насыщению примесной проводимости, а третий при высоких температурах собственной проводимости. Для измерений подходит диапазон температур, соответствующий области примесной проводимости и области насыщения примесной проводимости. В этом диапазоне температур концентрация носителей тока одного знака существенно превышает концентрацию носителей другого знака. Если, как предполагалось выше, датчик изготовлен из донорного полупроводника, то его электропроводность определяется формулой

$$\sigma = q_e n \mu \quad (2)$$

где n - концентрация свободных электронов;
 μ - подвижность носителей тока, которая равна:

$$\mu = \frac{V_{др}}{E}$$

где $V_{др}$ - дрейфовая скорость носителей тока при напряженности электрического поля E . Постоянная Холла в области температур, для которой концентрация свободных электронов много больше концентрации дырок, определяется формулой

$$R_x = a \frac{1}{q_e n} \quad (3)$$

где a - поправочный множитель учитывает механизм рассеяния носителей тока в полупроводнике. Для низких температур, когда основным является рассеяние на ионах примеси, он равен 1,93. Все эти характеристики зависят от температуры T и от типа рассеяния. При низких температурах

$$\mu \sim T^{3/2}$$

$$n = n_0 \exp\left(\frac{-\Delta E_a}{k_B T}\right)$$

где ΔE_a – энергия активации примеси;

k_B – постоянная Больцмана.

Из сказанного следует, что и чувствительность датчика γ зависит от T .

2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Чувствительность датчика γ определяется отношением

$$\gamma = \frac{U_x}{B}$$

где B – индукция магнитного поля, а U_x – соответствующая холловская разность потенциалов, снимаемая с датчика.

Электропроводность образца σ величина обратная его удельному сопротивлению ρ :

$$\sigma = \frac{1}{\rho}$$

Удельное сопротивление связано с сопротивлением образца, измеряемым на участке между точками 1 и 2:

$$R_{12} = \rho \frac{L_{12}}{bd}$$

где L_{12} – расстояние между точками 1 и 2 образца;

bd – площадь поперечного сечения образца.

Сопротивление, сила тока и продольное напряжение между точками 1 и 2 связаны между собой через закон Ома:

$$IR_{12} = U_{12}$$

Из полученной системы уравнений следует рабочая формула для экспериментально-гоопределения электропроводности:

$$\sigma = \frac{IL_{12}}{U_{12}bd} \quad (4)$$

На рис.3 представлена схема для измерения электропроводности образца.

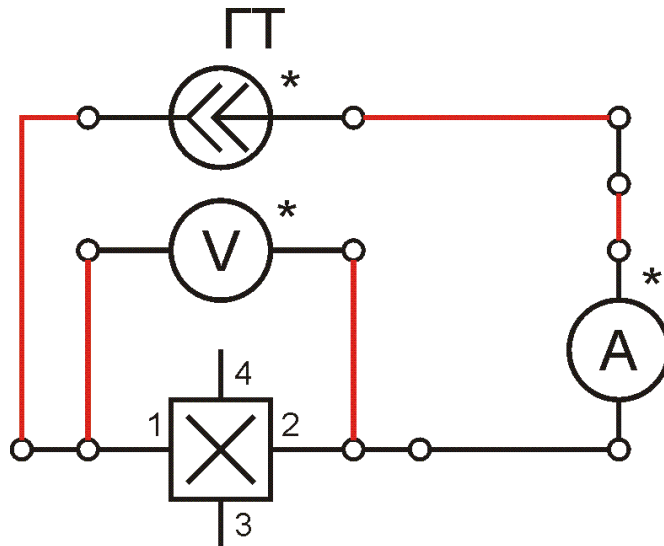


Рис. 3. Электрическая схема лабораторной установки.

Холловское напряжение U_X измеряется между точками 3 и 4 образца (рис. 3), которые должны быть эквипотенциальны при нулевом значении индукции магнитного поля \vec{B} . Однако практически расположить точки 3 и 4 на одной эквипотенциальной поверхности невозможно. Поэтому между этими точками, кроме холловского напряжения U_X имеется дополнительная продольная разность потенциалов ΔU , по величине не меньшая холловской. Эту погрешность необходимо исключить. Воспользуемся для этого тем, что при изменении направления вектора магнитной индукции \vec{B} на противоположное, при сохранении направления тока I , знак холловского напряжения U_X изменяется, а знак продольной разности потенциалов ΔU не изменяется. Следовательно, при одном направлении \vec{B} напряжение между точками 3 и 4, будет составлять:

$$U'_{34} = U_X + \Delta U$$

а при обратном направлении \vec{B} :

$$U''_{34} = -U_X + \Delta U$$

Вычтя из первого выражения второе и выразив U_X , получим формулу, в которой погрешность ΔU исключена:

$$U_X = \left| \frac{U'_{34} - U''_{34}}{2} \right| \quad (5)$$

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Собрать электрическую схему по рис.3. В качестве источника подключить генератор тока. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

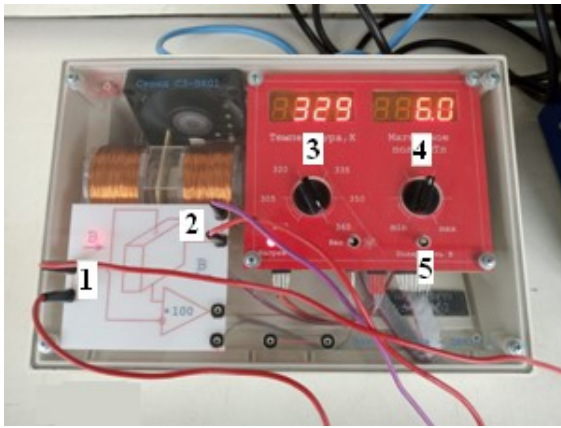


Рис. 4а

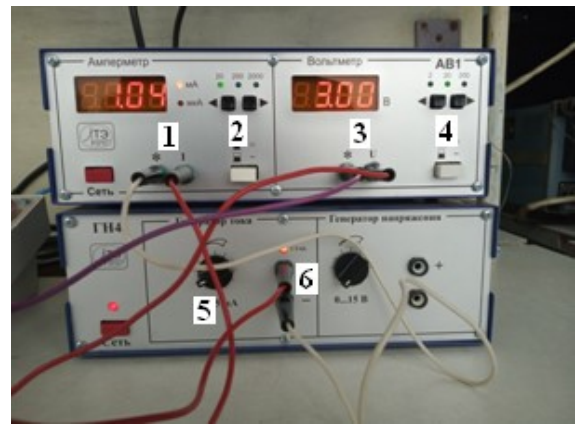


Рис.4б

Рис. 4. Общий вид лабораторной установки.

- Как показано на электрической схеме (рис. 3) проводом соединить общий выход амперметра (группа гнезд 1 * рис. 4б) и минус генератора тока (группа гнезд 6 рис. 4б).
 - Соединить выход I амперметра (группа гнезд 6 рис. 4б) и датчик Холла (группа гнезд 1 рис. 4а).
 - Соединить общий выход вольтметра * (группа контактов 3 рис. 4а) и датчик Холла (группа контактов 1 рис. 4а).
 - Соединить выход вольтметра U (группа контактов 3 рис. 4б) и датчик Холла (группа контактов 2 рис. 4а).
 - Соединить выход плюс генератора тока $ГН4U$ (группа контактов 6 рис. 4б) и датчик Холла (группа контактов 2 рис. 4а).
2. Включить амперметр/вольтметр **AB1** и генератор тока **ГН4**.
 3. Переключателем 5 (рис 4а) установить направление вектора магнитной индукции \vec{B} вправо « \rightarrow ».
 4. Установить значения:
 - Регулятором 3 (рис 4а) установить значения температуры - **290K**,
 - Регулятором 4 (рис 4а) установить значения магнитного поля – **6mT**,
 - Кнопками 2 (рис 4б) установить предел измерений 20 и регулятором 5 (рис. 4б) значение силы тока **1 mA**
 - Кнопками 4 (рис 4б) установить предел измерений 20.

Внимание! Перед началом работы преподаватель или инженер должны проверить правильность собранной схемы.

4. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ЗАДАНИЕ

1. Снять зависимость холловского напряжения $U_{Хот}$ температуры, изменяя температуру T от комнатной (**290K**) до максимальной (**380K**) при постоянной величине магнитного поля B и постоянном токе. Измерения производить в данном диапазоне температур.
2. Построить график зависимости $\ln \sigma$, от величины $\frac{1}{T}$. Определите по графику диапазон температур, соответствующий одному типу проводимости.
3. Вычислить электропроводность σ при $L_{12} = 4\text{мм}$, $bd = 16\text{мм}^2$ по формуле (4) и величину $\ln \sigma$ для каждого значения T .

4. Определить чувствительность датчика Холла γ при разных температурах.
5. По формуле (1) оценить значения R_H для разных температур;